





















Расписание сессии группы М16-304

Пн, 12 марта	14:30 — 17:50	ЗАЧ	Методология научного познания  Аршинов В.И.  404
Пн, 09 апр.	10:15 — 13:30	АТТ 1	Технология планарного цикла  Козырев А.А.  ФИАН
Ср, 11 апр.	09:00 — 12:00	ЗАЧ	Современная оптика  Кульчин Ю.Н.  ФИАН
Ср, 11 апр.	12:45 — 14:20	ЗАЧ	Производственная практика (научно-исследовательская работа)  Канавин А.П., Крохин О.Н., Безотосный В.В., Завестовская И.Н., Чешев Е.А., Фроня А.А., Попов Ю.М.  ФИАН
Чт, 12 апр.	11:05 — 13:30	АТТ 1	Физические основы технологии полупроводниковых лазеров  Микаелян Г.Т.  64-55
Чт, 12 апр.	14:30 — 16:05	ЗАЧ	Управление интеллектуальной собственностью  Юшков Е.С.  В-415
Чт, 12 апр.	16:15 — 17:50	ЗАЧ	Подготовка научных текстов в пакете LATEX  Кузнецов А.В.  В-116
Пт, 13 апр.	10:15 — 12:40	ЗАЧ	Современные лазерные технологии  Фроня А.А.  ФИАН
Чт, 19 апр.	09:00 — 13:00	ЭКЗ 1	Технология планарного цикла  Козырев А.А.  ФИАН
Чт, 19 апр.	09:00 — 13:00	ЭКЗ 1	Физические основы технологии полупроводниковых лазеров  Микаелян Г.Т.  64-55